

DAC 106 K

Piezoelektrischer Drucksensor

Besondere Merkmale

- Kompakte Bauform
- Erweiterter Druckbereich
- Hohe Temperaturbeständigkeit (400 °C / 752 °F)
- Hohe Eigenfrequenz
- Konstante Empfindlichkeit über die gesamte Lebensdauer



Beschreibung

Der Sensor wurde für die dynamische und quasistatische Druckerfassung bis 300 bar entwickelt. Das Sensorelement mit Crystal Match™ Technologie ermöglicht außergewöhnliche Signalerfassungen über den gesamten Temperaturbereich. Das einkristalline GaPO₄-Sensorelement erlaubt eine konstante Empfindlichkeit und gewährleistet somit eine hervorragende Leistung. Der Sensor ist anhand seiner Größe (M5x0,5 Gewinde) und seiner Temperaturbeständigkeit bis zu 400 °C für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.

Anwendungen

Prüfstände

Entwicklung und Qualitätssicherung

für beengte Platzverhältnisse

Technische Daten	
Funktionsprinzip	Piezoelektrisch
Sensorelement	GaPO ₄ (Gallium-Phosphat)
Nenndruckbereich [bar]	0 ... 300 (0 ... 4350 psi)
Überlast [bar]	350 (5075 psi)
Empfindlichkeit (nominal) [pC/bar]	19 (1,3 pC/psi)
Linearität [%/FSO]	≤ ± 0,3 (0 ... 300 bar, 0 ... 3625 psi)
Betriebstemperatur [°C]	-40 ... 400 (-40 ... 752 °F)
Empfindlichkeitskoeffizient [°C ⁻¹]	-2,1*10 ⁻⁴
Isolationswiderstand [Ω]	> 10 ¹³ (25 °C / 77 °F), > 10 ⁹ (400 °C / 752 °F)
Beschleunigungsempfindlichkeit (typ.)	axial: ≤ 0,03 mbar/g (0,0004 psi/g) radial: ≤ 0,15 mbar/g (0,0002 psi/g)
Schock [g]	> 2000
Eigenfrequenz [kHz]	170
Kapazität (nominal) [pF]	7,5
Anzugsmoment [Nm]	1,5
Gehäusematerial	Edelstahl, hermetisch verschweißt

